MANUFACTURE OF SPARK PLUG, AND SPARK PLUG

Publication number: JP2001060488 (A)
Publication date: 2001-03-06
Inventor(s): ONO HIROSHI

Applicant(s):

NGK SPARK PLUG CO

Classification:

- international: H01T13/20; H01T13/39; H01T21/02; H01T13/20; H01T13/39; H01T21/00; (IPC1-

7): H01T13/20: H01T13/39: H01T21/02

- European:

Application number: JP19990234692 19990820 Priority number(s): JP19990234692 19990820

Abstract of JP 2001060488 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a spark plug and a manufacturing method of the spark plug, capable of suppressing the occurrence and growth of cracks without causing large variations in the constituent distribution and coefficient of thermal expansion of a laser weld part in the electrode axial direction (the weld-bead widthwise direction) if the irradiation position of a laser beam is shifted (varied) in the electrode axial direction among individual spark plugs, SOLUTION; An alloy chip 34 having an intermediate coefficient of thermal expansion between that of a wear-resistant chip 33 and that of a welded part 32c is layered between the wear-resistant chip 33 and the welded part 32c, and a laser weld part B is formed along their outer circumferential surfaces so as to spread over the wear- resistant chip 33, the alloy chip 34, and the welded part 32c.; This reduces variations to a relatively small range in the constituent distribution of a laser weld part in the electrode axial direction (the weld-bead widthwise direction) if the irradiation position of a laser beam is shifted (varied) in the electrode axial direction among individual spark plugs. Accordingly, a change in coefficient of thermal expansion becomes relatively small near a boundary between the laser weld part and a precious metal chip or an electrode parent material, and therefore the occurrence and growth of cracks can be suppressed.

· F

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-60488 (P2001-60488A)

(43)公開日 平成13年3月6日(2001, 3, 6)

(51) Int.Cl.7		徽別記号	FΙ		Ŧ	-73-}*(参考)
H01T	13/20		H01T	13/20	E	5G059
	13/39			13/39		
	21/02			21/02		

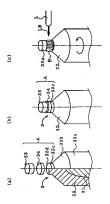
		審査請求 未請求 請求	順の数7 OL(全 9 頁)
(21)出願番号	特顧平11-234692	(71)出職人 000004547 日本特殊陶業材	朱式会社
(22) 出願日	平成11年8月20日(1999.8.20)	(72) 発明者 大野 浩史 爱知県名古屋市本特殊陶業株式 (74) 代理人 100095751 弁理士 昔原 F 夕一ム(参考) 50059 AAI	正倫
		DD1	5 EE10 EE11 EE12 EE

(54) 【発明の名称】 スパークプラグの製造方法及びスパークプラグ

(57)【要約】

【課題】 スパークプラグ個体間で、レーザービームの 照射位置が電極軸線方向にずれて(ばらついて)も、レ ーザー溶接部の電極軸線方向(溶接ビード幅方向)にお ける成分分布や熱膨張率が大きく変動することなく、ク ラックの発生・成長を抑制できるスパークプラグの製造 方法、及びスパークプラグを提供する。

【解決手段】 耐消耗性チップ33と被溶接部32cと の間に、耐消耗性チップ33と被溶接部32cとの中間 の熱膨張率をもつ合金チップ34を積層状に重ね合わ せ、耐消耗性チップ33、合金チップ34及び被溶接部 32 c に跨るレーザー溶接部Bを外周而に沿って形成し た。このことにより、スパークプラグ個体間で、レーザ ービームの照射位置が電極軸線方向にずれた(ばらつい) た)場合でも、レーザー溶接部の電極軸線方向(溶接ビ ード幅方向) における成分分布の変動幅が相対的に小さ く抑えられる。これに伴い、レーザー溶接部と貴金属チ ップ又は雷極丹材との境界付近における熱膨張率の変化 は相対的に小さくなり、クラックの発生・成長を抑制で きる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 中心電極と、その中心電極の先端面に自 身の側面が対向して火花放電ギャップを形成するように 配置された接地電極とを備え、前記火花放電ギャップに 対応する位置においてそれら中心電極と接地電極との少 なくとも一方は、その電極母材に、Ir, Rh, Pt, Pd. Ru. Re. W. Os. Mo. Auのうちの少な くとも1種を主成分とする耐火花消耗性金属チップ(以 下、耐消耗性チップという)をレーザー溶接によって接 合することにより耐火花消耗性金属発火部が形成された スパークプラグの製造方法であって、

前記電極母材の、少なくとも前記耐消耗性チップの被溶 接部を耐熱合金にて構成し、

前記耐消耗性チップと前記被溶接部との間に、前記耐消 耗性チップと前記被溶接部との中間の熱膨張率をもつ合 金チップを積層状に重ね合わせて、

前記耐消耗性チップ、前記合金チップ及び前記被溶接部 に跨るレーザー溶接部を外周面に沿って形成することに より、前記耐消耗性チップを前記被溶接部に固着するこ とを特徴とするスパークプラグの製造方法。

【請求項2】 前記合金チップは、溶接接合時に、前記 被溶接部及び/又は前記耐消耗性チップに固定されてい る請求項1記載のスパーケプラグの製造方法。

【請求項3】 前記合金チップは、前記被溶接部の主成 分を10~50重量%含む請求項1又は2に記載のスパ ークプラグの製造方法。

【請求項4】 前記合金チップは、前記耐消耗性チップ 及び前記被溶接部の主成分原料を配合・溶解して形成し たものが使用される請求項1ないし3のいずれかに記載 のスパークプラグの製造方法。

【請求項5】 前記合金チップは、前記耐消耗性チップ 及び前記被溶接部の主成分を含有する金属粉末を焼結し たものが使用される請求項1ないし3のいずれかに記載 のスパークプラグの製造方法。

【請求項6】 溶接接合後の前記レーザー溶接部に焼錬 処理が行われる請求項1ないし5のいずれかに記載のス パークプラグの製造方法。

【請求項7】 中心電極と、その中心電極の先端面に自 身の側面が対向して火花放電ギャップを形成するように 配置された接地電極とを備え、前記火花放電ギャップに 対応する位置においてそれら中心電極と接地電極との少 なくとも一方は、その電極母材に、耐消耗性チップをレ ーザー溶接によって接合することにより耐火花消耗性金 属発火部が形成されたスパークプラグであって、

前記電極母材の、少なくとも前記耐消耗性チップの被溶 接部を耐熱合金にて構成し、

前記耐消耗性チップと前記被溶接部との間に、前記耐消 兵性チップと前記被溶接部との中間の熱膨張率をもつ合 金チップが積層状に重ね合わされ、

前記耐消耗性チップ、前記合金チップ及び前記被溶接部

に跨るレーザー溶接部が外周面に沿って形成されている ことを特徴とするスパークプラグ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はスパークプラグの製 造方法及びスパークプラグに関する。

[00002]

【従来の技術】内燃機関の点火用に使用されるスパーク プラグにおいては、近年、耐火花消耗性向上のために、 電極の先端にPtやIr等を主体とする貴金属チップを 溶接して貴金属発火部を形成したタイプのものが使用さ れている。例えば中心電極の先端面に貴金属チップを接 合する場合、その製造方法として、円板状又は円柱状の 貴金属チップを中心電極先端に重ね合わせ、中心電極を 回転させながら重ね合せ面の外周に沿ってレーザー光を 照射することにより、レーザー溶接部を形成する方法が 提案されている(例えば、特開平6-45050号、特 開平10-112374号の各公報)。

【0003】中心電極の先端面に貴金属チップを接合す る場合、従来の製造方法の一例を図7に示す。N1又は Feを主成分とする耐熱合金によって、中心部の芯体3 1'を覆うように形成された電極母材32'の先端面 に、PtやIr等を主成分とする円板状又は円柱状の貴 金属チップ33'を重ね合わせる。そして、電極母材3 2'と貴金属チップ33'とを回転させながら貴金属チ ップ33'と電極母材32'との境界位置に向けてレー ザー光源しからレーザービームLBを照射する。これに より、貴金属チップ33'と電極母材32'とが溶融・ 凝固し、この両者に跨ってレーザー溶接部 B'が形成さ れ、貴金属発火部33a'を有する中心電極3'が得ら れる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、レーザービ ームLBの照射位置を、貴金属チップ33'と電極母材 32' との境界位置付近(図5(a)のa位置)に選ぶ ことによって、図5 (a) に示すように、レーザー溶接 部B'の貴金属チップ33'との境界近傍における成分 分布は電極母材成分が低く貴金属チップ成分が高くな る。また、電極母材32'との境界近傍における成分分 布は電極母材成分が高く貴金属チップ成分が低くなる。 これは、貴金属チップ33'と電極母材32'とが短時 間で溶融・凝固して、充分な拡散が行われずにレーザー 溶接部B'が形成されるためであると考えられる。しか るに、レーザービームLBの照射位置が、例えば図5

(a) のb位置やc位置のように、スパークプラグ個体 間で電極軸線方向(溶接ビード幅方向)にばらついた

(上下動した)とき、レーザー溶接部B'における成分 分布は個体間で、貴金属チップ33'又は電極母材3 2'とレーザー溶接部B'との境界付近において、電極 軸線方向(溶接ビード幅方向)に著しく変動する傾向が ある。

【0005】一方、熱膨張率は一般に、貴金属チップ3 3' >レーザー溶接部B' >電極母材32' である。ま た、レーザー溶接部B'の合金層における熱膨張率は、 上記成分分布及びその変動幅に比例していると考えられ る。したがって、レーザー溶接部B'における貴金属チ ップ33'との境界近傍及び電極母材32'との境界近 傍は、熱膨張率等の物理的特性ができうる限り近いこと が望ましい。レーザービームLBの照射位置を、貴金属 チップ33'と電極母材32'との境界位置付近(図5 (a) のa位置) に選ぶことによって、上述のような成 分分布を示すため、レーザー溶接部B'における貴金属 チップ33'との境界近傍及び電極母材32'との境界 近傍の熱膨張率等の物理的特性が近くなる。これに対 L. レーザービーム L. Bの照射位置が個体間で上下動す ると、レーザー溶接部B'における熱膨張率は、貴金属 チップ33'又は電極母材32'とレーザー溶接部B' との境界付近において、電極軸線方向(溶接ビード幅方 向) に急激に変化することになる。即ち、レーザービー ムLBの照射位置が、図5(a)のb位置に来たときに は、電極軸線方向の下の方にまで貴金属チップ成分が多 く存在するため、レーザー溶接部B'と電極母材32' との境界付近において、貴金属チップ成分が多く存在す る部分が有る。また、逆に図5 (a)のc位置に来たと きには、電極軸線方向の上の方にまで電極母材成分が多 く存在するため、レーザー溶接部B'と貴金属チップ3 3'との境界付近において、電極母材成分が多く存在す る部分が有る。したがって、このような部分では熱膨張 率等の物理的特性は大きく異なってくる。

【0006】 このような状況下において、内燃機関のように冷熱サイクルに繰り返し晒されると、熱膨張率(熱収縮率)の遠いにより貴金属チップ33" 又は電機母材32" とレーザー溶接部B" との境界付近にクラック K" が発生する恐れがある。クラック K" が最ますると黄金属チップ33" が電極母材32" か5 脱落する場合もある。

【0007】例えば、レーザー浴接部門 が電極母材32°の中心にまで達し、貴金属チップ33°をすべて答題して登方向中央部に未溶接資域を残さなたときは、レーザー溶接部 P'のビードの幅や深さが大きくなるので強固な溶着が得られる。その反面、この構成では溶接熱源からの人熱が大きいため、貴金属チップ33'に、ペで熱変化を起こし易い報極材材32°や充体31'は、過剰な熱吸収によりプローホールやクラックが発生し易くなる問題がある。そこで、溶接に要する熱量を切よつつ、電衝的材32°や充体31'へ思影響を及ぼさないよう配置して、関7の切は電極材材32°の少なくとも径方向中央部に未溶接資域を残し、貴金属チップ3'は溶接密冷後も一部が発作していように溶接する場合がある。したし、この場合は、未溶接面域を供し、貴金属チップ3'は自分がある。したし、この間が良くは音極

母材32と貴金属チップ33'とが未接合であるか、又 は精々抵抗溶接による仮止めが行われている程度である から、貴金属チップ33'又は電報母材32'とレーザー 溶接部B'との境界に発生したクラックが未溶接領域 に到益すると、チップの観落等が非常に起こりやすくな る問題がある。

[0 0 0 8] 本発卵の震趣は、スパークブラグ単体間 で、レーザービームの照射位置が電極前線方向にずれて (はちついて) も、レーザー溶接態の電極端線方向(溶 接ビード幅方向)における成分分布や熱態要率が大きく 変動することなく、クラックの発生・成長を知期できる スパークブラグの製造方法、及びスパークブラグを提供 することにある。

[00009]

【課題を解決するための手段及び作用・効果】上記課題 を解決するために本発明のスパークプラグの製造方法 は、中心電極と、その中心電極の先端面に自身の側面が 対向して火花放電ギャップを形成するように配置された 接地電極とを備え、前記火花放電ギャップに対応する位 置においてそれら中心電極と接地電極との少なくとも一 方は、その電極母材に、Ir, Rh, Pt, Pd, R u, Re, W, Os, Mo, Auのうちの少なくとも1 種を主成分とする耐火花消耗性金属チップ(以下、耐消 耗性チップという)をレーザー溶接によって接合するこ とにより耐火花消耗性金属発火部が形成されたスパーク プラグの製造方法であって、前記電極母材の、少なくと も前記耐消耗性チップの被溶接部を耐熱合金にて構成 し、前記耐消耗性チップと前記被溶接部との間に、前記 耐消耗性チップと前記被溶接部との中間の熱膨張率をも つ合金チップを積層状に重ね合わせて、前記耐消耗性チ ップ、前記合金チップ及び前記被溶接部に跨るレーザー 溶接部を外周面に沿って形成することにより、前記耐消 耗性チップを前記被溶接部に固着することを特徴とす る。

(0010]また、上記課題を解決するために本発明のスパークブラグは、中心電極と、その中心電極の先端面に自身の側面が対向して火化放電ギャップを形成するように配置された接地電機とを億え、前部火化放電ギャップに対応する位置においてそれら中心電極と接地電極との少なくとも一方は、その電極時程に、耐消耗性チップとかれで消耗性金属発火路が形成されたスパークブラグであって、前記電極時材の、少なくとも前記耐消耗性チップと前記被溶接部との間に、前記耐消耗性チップと前記被溶接部との間に、前記耐消耗性チップと前記被溶接部との間に、前記耐消耗性チップと前記被溶接部との中間の熱膨張率をもつ合金チップが範囲状に重ね合わされ、前記耐消耗性チップ、前記合金チップ及び前記被溶接部との間に、前記耐消耗性チップ、前記合金チップ及び前記被溶接部との中間の熱膨張率をもつ合金チップが範囲状に重ね合わされ、前記耐消耗性チップ、前記合金チップ及び前記被溶板に跨るレーザー溶接部が外周面に沿って形成されていることを转散とする。

【0011】本発明では、耐消耗性チップと被溶接部と

の間に、 耐溶性性チップと被溶接部との中間の熱糖張率をもつ合金チップを積層状止重ね合わせ、 耐消耗性チッ 、合金チップ及び被溶接部に跨るレーザー溶接部を外 周面に沿って形成した。とのごとにより、スパークブラ ゲ個体間で、レーザービー人の照射位置が電映軸解方向 にずれた(ほちついた)場合でも、レーザー溶接部の電 糠軸線方向「溶接ビード電方向」における成分分布の変 動幅が相対的に小さく抑えられる。これに伴い、レーザ 一溶接部と背合属チップ又は電極母材との環界付近にお ける熱膨悪率の変化は相対的に小さくなり、クラックの 発生・成長を抑制できる。

【0012】なお、電極母村は、少なくとも被溶接郷となる部分をFe又はNiを主体とする耐熱金属で構成できる。本明細書において「主成分」とは、最も重量含有率の高い成分を意味し、必ずしも「50重量%以上を占める成分」を意味するものではない。

【0013】さらに本塔即の合金チップは、溶接給合能 に、被溶接部及び「又は補消耗性チップに固定しておく とよい。レーザー溶接前に、合金チップを抵抗溶接等に よって補消耗性チップ及び「又は被溶接滞に仮止めした り、又ははレーザー溶接時に、耐消耗性チップの先端面を 保持固定したりすることによって、レーザービームによ り溶験した合金の凝固時に合金チップが位置とレや偏心。 等を起こしにくくなり、電極が頼いたり(偏心)、レー ザービームの照射位置にズレを生じにくくなる。これに より、レーザービームの照射位置にズレを生じにくくなる。これに より、レーザー溶接部と費金属チップスは電像時材との 環界付近における熱鬱張拳の変化を極力抑えることがで きる。

【0014】さらに本巻即の合金チップは、被溶接部の 主成分を10~50重量%含むものとすることができ 。合金チップが、被溶接部すなわち電機目材の主成分 を所定量含有することにより、電機目材とレーザー溶接 部との境界付近において、レーザー溶接部と貴金属チッ プスは電極目材との境界付近における熱態振楽の変化は さらに小さくなり、クラックの発生・成長を抑制でき る。

【0015】さらに本発卵の含金チップは、耐清耗性チップ及び被溶接部の主成分原料を配合・溶解して形成したものが使用できる。合金ケップの均質性が保たれるので、レーザー溶接部における熱膨張率の変化が相対的に小さくなり、クラックの発生・成長の抑抑に寄与する。【0016】さらに本発明の合金チップは、耐清耗性チップ及び溶液液溶の主成分を含有する金属野末を焼結したものが使用できる。この方法によっても、合金チップの均質性が保たれるので、レーザー溶液部における熱膨悪率の変化が相対的に小さくなり、クラックの発生・成長の抑制が関社的。

【0017】さらに本発明は、溶接接合後のレーザー溶接部に焼鈍処理を行うことができる。合金チップ、耐消

軽性チップ及び被溶接部の相互間の境界付近は成分分布 が不連続となり熱収縮率の遠いによりクラックが発生す る恐れが大きい。レーザー溶接部に焼鈍処理を行うこと で、これらの境界付近に拡散層を生成させて、クラック の発生を抑制できる。

[0018]

【発卵の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。図1 に示す本発明の一例たるスパーフブラグ1 0 0 は、筒状の主体金具1、先端部2 1 が突出するようにその主体金具1 の内側に接めらまれた絶縁体2、先端に形成された耐火花消耗性金属発火部としての貴金原発火部(以下、単に発火部ともいう) 3 3 a を関出させた状態で絶縁体2 の内側に設けられた中心電極3 3、及び手体金具1に一端が溶接等により結合されるとともに他端側が側方に曲げ返されて、その側面が中心電極3 の大端部と対向するように起間された規矩電極4 年 を備えている。また、接地電響4 には上記発火部3 3 a に対向する、耐火花消耗性金属発火部としての貴金属発火部としての貴金属発火部(以下、単に発火部2 5 もり、それら発火部3 3 a と、対向する発火部4 3 a と 即同の機能が火花放電1 3 a と 対向する発火部4 3 a と 即回の機能が火花放電ギャンプgとされている。

[0019] 総縁体2は、例えばアルミナあるいは窒化 アルミニウム等のセラミック焼結体により構成され、そ の内部には自身の触方向に沿って中心電像3を嵌め込む ための孔部をを有している。また、主体金具1は、低炭 素鋼等の金属により円筒状に形成されており、スパーク ブラグ100のハウジングを構成するとともに、その外 周面には、ブラグ100を図示しないエンジンブロック に取り付けるためのねじ部ブが形成されている。

【0020】 なお、発火部33 a 及び対向する発火部43 aのいずれか一方を留幹る機成としてもよい。この 場合には、発火部33 a と、発火部を有さない接地電報4の側面との間、又は対向する発火部43 a と、発火部を有さない中心電極3の始間にとの間で火花効電サンフ度が形波すれることとなる。以下、中心電極3に本発明に係る発火部33 a を設ける場合にあるが、接地電線4に本発明に係る発火部43 a を設ける場合に同様に実施できる。

【0021】中心電極3及び減速電極40チップ減固着 面形成部位として図2(a)では電極部材32の小径部 32c、この実施例では少なくともその表標部としての 先端面32dが、N1又はFeを主成分とする耐熱合金 にて構成されている。N1又はFe主成分とする耐熱合 金としては、次のようなものが使用可能である。

① N I 基謝格合金: 本期創書では、N i を 4 0 ~ 8 5 重 場合育し、残郷の主体が、C r、C o、M o、W、N b、A 1、T i 及び F e o) 種又は 2 種以上からなる耐 熱合金を総称する。具体的には、次のようなものが使用 できる いずれも商品名: なお、合金組成についてな 変献(或否) 窓座属データブック(丸善); p 1 3 8) に記載されているので、詳細水流即は片行わない): ASTE CLOY、C2B、MASTELLOY C2 MASTELLOY C2C。 HASTELLOY C3C。 HASTALOY C3C. HASTALO

【0022】②Fe基耐熱合金:本明細書では、Feを 20~60 重量率合有し、残悪の主体が、Cr、Co、 Mo、W、Nb、Al、Ti及VNiの1種又は2種以 上からなる証熱合金を総称する。具体的には、次のよう なものが契用できる(いずれも商品名:なお、合金組成 については、文献(改訂3版金属データブック(九)、p138)に記載されているので、非細な説明は 行わない): k-286、ALDY 901、DISCALDY、RIYMES 55 6、INCOLDY 800、INCOLDY 801、INCOLDY 802、INCOLDY Y 909、N-155、PYROMET CIX-1、PYROMET CIX-3、S-59 0、V-57、PYROMET CIX-1、16-25-6、17-14Cullo、19-90 1.20-ChX

【0.023】一方、上記楚火第3.3 a 及び対向する発火 第4.3 a は、1 r,R h,P t,P d,R u,R e,W,O s,M o,A u のうちの少なくとも1 種を主成分とする前火代消耗性金属。この実施例では、1 r 又はP t のいずれかを主成分とする貴金属を主体は構成されている。これらの貴金属の使用により、中心電橋の温度が上昇しやすることができる。また、上記のような耐熱をものとすることができる。また、上記のような耐熱を企りする溶接性も良好である。例えば1 t をベース した貴金属を使用する場合には、1 r 単体の他、P t 一 N i 合金、例えば1 t 1 r 1

 $[0\,0\,2\,4]$ なお、1 「系の費金属材料を使用する場合には、元潔周別降表の3 A族(いわゆる希土類元素)及び4 A族(Γ i、Z r、H F)に属する企場元素の酸化物(複合酸化物を含む)を0. $1\sim15$ 重量%の範囲内で含有させることができる。これにより、1 r 成分の酸化・網路による消耗が効果的に抑制できる。上記酸化物としては Y_2 O_3 が好適に使用されるが、このはかにも1 a $_2$ O_3 、T 1 O_2 等を好ましく使用することができる。この場合、金鳳成分は1 r 合金のほか、1 r 単体を使用してもよい。

【0025】図2は、この発明に係るスパークプラグの

中心電機側形火部の製造工程を示す。図2 (a) において、中心電機3 は、N 1 又はF c を主成分とする耐熱合金にて構成される円柱状の電線母材3 2 と、電解母材3 2 の中心高に埋め込まれ、C u 又は A g を主成分とする良熱伝導性金属にて構成されるご体3 1 とを含む。電極 個材3 2 は、大径部3 2 a から縮径部3 2 b を移て先端側の小径部2 c に至るまで連続的に設けられ、切削工3 は塑性皿により形成される。小径部3 2 c の 完全領域2 は 2 4 に補前者性チップとしての貴金属チップ3 3 を破し、小径部3 2 c に登金属チップ3 3 をレーザー溶接により接合することにより。耐水花消耗性金属達火郷としての貴金属外級3 3 a を表成する。

【0026】次に、貴金属発火部33 aを形成するまで を説明する。図2(b)において、先端面32dと円を 状又は円柱状の食金属チップ33の主成分と小径部32c(被 海接部)の主成分とを含み、円板状又は円柱状を呈する 合金チップ34を観射状に重ね合わせて重ね合や組立体 Aを形成する。なお、この合金チップ34は貴金属チッ ブ33及び小径部32cの主成分を含むため、その熱態 無率は両者の田側の値を有している。また、是会属チッ デ33は、上記発火部33eの場成する合金組成からな る。さらに、小径部32cと台金チップ34(又は合金 チップ34を益属チップ32)との重ね合せの際、 先端面32d(又は合金チップ34の上面)に凹部を設 けてこの凹部に合金チップ34(又は貴金属チップ373)の下面を整置しても良い。

【0027】図2(c)に示すように、この重ね合せ組立体Aに対し、レーザー光線しから発射されるYAG(イットリウム、アルミニウム、ガーネット)レーザービームLBを、貴金属チップ33と合金チップ34との境界位置に向けて略水平方向に関欠的に照射する。このとき、中心電離3を所定方向に回転させてその照射が行われる。これによって、重ね合せ組立体Aを構成する貴金属チップ33、合金チップ34及び小径部32とに跨る金属レーザー溶接部B(レーザー溶接部B)24に固糖される。このとき全周レーザー溶接部Bでは、電極時対32、貴金属チップ33及び合金チップ34の名成分が溶磁・振個月ケップ33及び合金チップ34の名成分が溶磁・振個月ケップ33及び合金チップ34の名成分が溶磁・振個日と状態にある。

【0028】レーザーピームLBに関して、照射方向は、電極同村32、貴金属テップ33及符合金チップ3 の形状等によっては、図2(c)の斜め上方から斜め 下方へ向かうように設定しても良い。中心電船5の代わりにレーザー光額Lを回転させたり、レーザー光額Lを 中心電像3を互いに逆方向に回転させたりすることも 可能である。さらに、レーザー光額Lを複数設けても差 し支えない。

【0029】 貴金属チップ33及び合金チップ34は、

それぞれ所定の組成となるように各合金成分を配合・溶解することにより得られる溶解合金を熱阻圧延により板状に加工し、その板材を熱制引接き加工により所定のチップ形状に打ち抜いて形成したものや、合金を熱間圧延又は熱間鍛造により線状あるいはロッド状の素材に加工した後、これを長さ方向に所定長に切断して形成したものを使用できる。また、最金属チップ33及合金チップ34代は、それぞれ所定の組成となるように各金属粉末を配合して加熱し、粉末粒子を焼結させて、体和収縮を作って酸密化した材料を規則できる。

【0030】特に、合金チップ34は、電極時材32及 労食金属チップ33の主張分原料を配合・溶解して形成 したものを使用したり、また、電極時材32及び貴金属 チップ33の主成分を含有する金属粉末を焼結したもの を使用するとよい。合金チップの均質性が保たれるの で、全間レーデー溶接部Bもはうる熱膨乳率の変化が相 対的に小さくなり、クラックKの発生・成長の抑制に寄 与する。さらに合金チップ34は、電極時材32の主成 校を10~50重量%含たでいるため、全用レーザー溶 綾部Bと貴金属チップ33又は電極時材32との建成 近における熱膨影率の変化がちらに小さくなり、クラッ クKの発生・成長を抑制できる

【0031】また、合金チップ34は、溶接後合時に、 貴金属チップ33及び/又は先端面32 d に固定されている。レーザービーム18により溶験した合金の複固時 に合金チップ34が位置ズレや偏心等を起こしやすく、 電稼が傾いたり(偏心)、レーザービーム18の照射位 置にズレを生じて、全周レーザー溶接部8の成分分布が 変動する。そこで、レーザー溶接部8の成分分布が 変動する。そこで、レーザー溶接部8の成分分布が 変動する。そこで、レーザー溶接前に、合金チップ34 を抵抗溶接等によって貴金属チップ33及び/又は先端 面32 d に仮止めしたり、又はレーザー溶接時に、貴金 属チップ33の光端 応半押モして、合金チップ34を貴 金属チップ33及び先端面32 d に保持固定したりする ことによって、この成分分布の変動を極力抑えることが できる。

【0032】さらに、溶接除合後の全間レーザー溶接際 Bに焼鈍処理を行っている。合金チブ34、貴金属チップ33及び小径部32c (電解母材32)の相互間の 境界付近は成分分布が不理続となり熱収縮率の違いによ りクラックが発生する設化がある。全間レーザー溶接部 Bに焼鈍処理を行うことで、この境界付近に拡散程を生 成させて、クラックの発生を抑制している。なお、焼鈍 処理条件としては、例えば溶接後、10-67orr以 下の真空中で、950±50でに2時間加熱したのち徐 冷するが表がある。

【0033】図3は、中心電極側発火部の溶接接合前の 正面図を示す。図において、各部の寸法は次の通りであ る。貴金属チップ33の外径をd₁、合金チップ34の 外径をd₂、小径部32cの外径をd₃、大径部32a の外径をDとしたとき、

【0034】 貴金属チップ33の厚さを 1_1 、合金チップ34の厚さを 1_2 、小径部32cの厚さを 1_3 としたとき、

 $1_1 \le 0.5$ [mm] $0.1 \le 1_2 \le 0.4$ [mm] $0 \le 1_3 \le 0.3$ [mm] $0.1 \le (1_2 + 1_3) \le 0.4$ [mm] である。また、総経彫32bの関先角 θ は、 $\theta \le 110^\circ$ である。

【0035] 図4は、中心電機側発火部の展半端面図を示し、黄金属チップ33と発端面32dとと明に、この両者の主成分を含む合金チップ34を観開状に重ね合わせ、これら三級に跨る全間レーザー溶接部Bが、外周面に沿って形成されている。その結果、スパークブラペーでは同じ、レーザービーム18の照射位置が電機輸級方向にずれた(ほちついた)場合でも、全周レーザー溶接部Bの電極輸級方向(溶接ビード幅方向)における成分分の変動振が相対的に小さく刻えられる。これに伴い、全周レーザー溶接部Bと貴金属チップ33以は電極局材32との境界外近における熱密無率の変化は相対的に小さく刻えられる。これに伴い、全周レーザー溶接部Bと貴金属チップ33以は電極局材32との境界外近における熱密無率の変化は相対的に小さくなり、クラック Kの発生・成長を抑制できる。

【0036】また、図3との対比から明らかなように、 この実施例の重ね合せ組立体Aには、少なくともその径 方向中央部に未溶接領域が存在するとともに、貴金属チ ップ33、合金チップ34及び小径部32cは溶接接合 後もそれぞれ一部が残存している。仮に、全周レーザー 溶接部Bが重ね合せ組立体Aの中心にまで達し、合金チ ップ34をすべて溶融して径方向中央部に未溶接領域を 残さないときは、全周レーザー溶接部Bのビードの幅や 深さが大きくなるので強固な溶着力が得られる。しかし 一方で、レーザー光源 L には多量の熱量(エネルギー) を要し、また、貴金属チップ33や合金チップ34に比 べて熱変化を起こし易い電極母材32や芯体31がこの 熱を吸収し過ぎてプローホールやクラックが発生し易く なる。そこで、溶接に要する熱量を抑えつつ、電極母材 32や芯体31へ悪影響を及ぼさないよう配慮して、重 ね合せ組立体 A の少なくとも径方向中央部に未溶接領域 を残すようにしている。重ね合せ組立体Aの未溶接領域 においては、貴金属チップ33、合金チップ34及び小 径部32c (電極母材32)の残存部分は溶接による影 響を全く受けていないか少なくともほとんど受けていな いので、溶接接合前の成分分布をほぼそのままの状態で 保っていると考えられる。

【0037】図5は、全周レーザー溶接部Bの成分分布 を表し、図5(a)の従来例の場合にはレーザービーム

L Bの照射位置 a が電極軸線方向の b 又は c に僅かにず れただけで、全周レーザー溶接部Bの成分分布は電極軸 線方向に相対的に大きく変動する。しかし、図5(b) の本実施例の場合にはレーザービームLBの照射位置a が電極軸線方向のb又はcに多少ずれても、全周レーザ -溶接部Bの成分分布の変動幅は相対的に小さい。貴金 屋チップ33は、電極母材32(本実施例ではNi又は Feを主成分とする)に比べて一般に融点が高く溶けに くいため、全周レーザー溶接部Bの合金層は溶融・凝固 の際混ざりにくく成分分布に変動を生じ易い。ここで は、合金チップ34を両者の間に挟み、かつ、貴金属チ ップ33と合金チップ34との境界位置にレーザービー ムLBを照射することで、合金チップ34を媒介として 貴金属チップ33が溶け易くしかも電極母材32と混ざ り易くなって、全周レーザー溶接部Bの成分分布の変動 幅は相対的に小さくなると考えられる。

【0039】図6において、合金チップ34を用いないとき100%近い値を示したクラック進展率は、合金チップ33と合金チップ33と合金チップ33と合金チップ33と合金チップ33と合金チップ33と合金チップ33と合金チップ34との堤界位置にレーザービーム16を照射することで、半分以下に減少した。全周レーザー溶接部8の成分分の発生・成長が抑制されたと考えられる。グラック進展率は、溶接符合後の全周レーザー溶接部8に焼鈍処理を行うことでさらに低下した。焼鈍処理により、合金チップ34、貴金属チップ38及び小径部32c可様極材32)の相互間の域界付近に拡散層が生成され、クラックKの発生・成長がさらに抑制されると考えられる。

【0040】以上の実施例において、合金チップ34は

1 個 (1 層) のみ用いたが、複数個 (坡層) としても良 ・ その際、合金チップ3 4 各層の成分組成に段階的な 差を飛波するおけば、全周レーザー溶接部Bの成分分布の 変動幅が一個小さくなることが期待できる。また、本党 腹は中心電極3 に代えて、 接地電極4 にも適用できる。なお、貴金属チップ3 3の 被溶接部は、小径部3 2 に限定されない、小径部3 2 c を設けないとき、貴金属チップ3 3の被溶接部は縮径 部3 2 b となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のスパークプラグの一実施例を示す縦断 面図及びその要部拡大図。

【図2】図1のスパークプラグの中心電極側発火部の製 浩工程説明図。

【図3】中心電極側発火部の溶接接合前の正面図。

【図4】中心電極側発火部の縦半断面図。

【図5】全周レーザー溶接部の成分分布を表す概念説明

【図6】クラック進展率の変化を表す説明図。

【図7】中心電極側発火部の従来の製造工程を示す説明

【符号の説明】

3 中心雷極

3 1 芯体

3.2 雷極母材

32a 大径部

32b 縮径部

3.2 c 小径部(被溶接部)

3 2 d 先端面

33 貴金属チップ(耐火花消耗性金属チップ:耐消 耗性チップ)

33a 貴金属発火部(耐火花消耗性金属発火部;発火 部)

3 4 合金チップ

4 接地電極

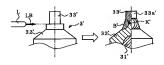
A 重ね合せ組立体

B 全周レーザー溶接部(レーザー溶接部)

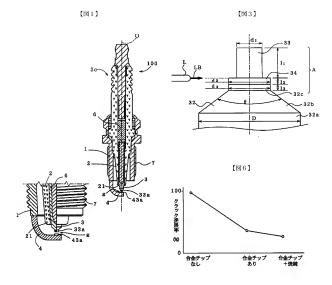
L レーザー光源

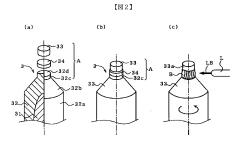
LR レーザービーム

火花放電ギャップ



[図7]







(a)

(b)

